(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## @.公開特許公報(A)

昭59-132911

Int. Cl.<sup>3</sup>
B 01 D 25/18

識別記号

庁内整理番号 2111-4D @公開 昭和59年(1984)7月31日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

EN	: He	ात	뫘
CO4J	刀串	1164	<b>4</b> .≻

②特 願 昭58-6639

②出 願 昭58(1983)1月20日

⑫発 明 者 太田徹造

長崎市飽の浦町1番1号三菱重

工業株式会社長崎造船所内

⑩発 明 者 畠本道男

長崎市飽の浦町1番1号三菱重 工業株式会社長崎造船所内 ⑩発 明 者 早田文雄

長崎市飽の浦町1番1号三菱重 工業株式会社長崎造船所内

仰発 明 者 大竹和彦

長崎市飽の浦町1番1号三菱重 工業株式会社長崎造船所内

①出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番1号

@復代理人 弁理士 唐木貴男 外1名

明 細 書

## 2. 特許請求の範囲

## 8. 発明の詳細な説明

本発明は低体から固形異物を捕捉除去するため に用いられる、特に微粒子の除去を目的とするも のに用いて好適な竭過器に関するものである。

派体(液体、気体)中の固形異物を除去する為に、従来配管系統に設置されるストレーナーは、第1 図に示す如く密閉された容器(1)と、固形異物

を捕捉するフィルターエレメント(2)とから成つている。このフィルターエレメント(2)には、使い捨て交換式の被維質カートリンジのものもあるが、本発明で対象とするものは帝争により繰返し再生使用可能な方式のものである。

従来は薄板に多数の孔をあけたもの(パンチングメタル)や、金網(第2図)のほか、第3図に示す様な片面に突起を有する角型ワイヤー(ノンチワイヤー)を重ねて枠に巻きつけたものや、第4図の様にV字形その他の断面を有するワイヤー(3)を、一定の隙間を持たせて支持枠(4)に固定したものが用いられている。

しかし最近の舶用燃料油系統には、5~10 μ という孔または隙間を有するフィルターエレメントが要求されており、5~10 μというメンシュ (租度)は従来の方法では実現できなかつた。

現在の舶用燃料油は粗悪化の一途をたとつているが、その中に混入する分留用触媒の残留物を除去する為、5~10 μというフィルターメンシュの実現が必要である。そしてこの場合、使い捨て

## 特問昭59-132911(2)

式線維質のフィルターエレメントを用いれば、3~5 4のメツシュが可能であるが、エレメントの消耗による交換作業、維持管理等の費用が高むので、再生可能な極細メツシュフィルターが要望されていた。

. . .

本発明は前記従来の欠点を解消するために投案されたもので、フィルターエレメントを用いる迅過程に於いて、同フィルターエレメントとしてこれを被み重ねたものを使用してなり、同凹凸は機械加工精度の平均租底で設路でではり、凹凸の加工帯の方向をずらした強いでは、凹凸の加工帯の方向をするし、凹凸の加工帯の方向をするし、凹凸の加工帯の方のをするしてがある。

以下本発明の実施例を図面について説明すると、第5図及び第6図は本発明の実施例を示すフィルターエレメントを示す。図において環状の円盤(5) (平盤であれば他の形状でもよい)は、その表面

の位置にあり、エレメント (5のとエレメントガイド(8)(9)の傾斜面は接触していない。なお、前記の傾斜面は階段状を為していてもよい。

次に作用を説明すると、固形異物を含む流体は、 筒状フィルターエレメント (5のの外側 (又は内側) から流れ込み、エレメント (5のの秩層平盤間の隙 間を通過して、エレメント (5のの内側 (又は外側) へ出る。この際固形異物は平盤間隙間の入口で捕 捉され、流体から除去される。

が切削、研削、放電加工、超音波加工、プレス加工等通常の、所謂表面仕上加工で平面に仕上げられているが、故意にある程度(5~10 g)の平均粗度にとどめて加工されている。また円盤(5)の上面(6)と下面(7)では、加工等の方向性を若干ずらしてある。

湖過器全体は第7図~第10図の如く、容器側の中に第5図で説明した円盤(5)を多数重ねて、筒状になったエレメント(5のを備えている。筒状フィルターエレメント(5のは、1枚1枚の円盤(5)の内外径を徐々に変化させ、全体として円錐台の形状を為したり、内径の異なる穴を持つ円盤の重ね合わせにより、円錐状の穴を有したりして、一定の類斜角αを持つ様に加工されている。

てれに対してエレメントがイド(8)(9)は、前述のエレメント (5の)が持つ傾斜角より小さい (鋭角の)傾斜角 月を有する。またエレメントガイド(8)及び(9)は、相対的に位置関係を第8図及び第10図の矢印に示す方向に移動できる様になつている。通常移動するガイド(9)は、第8図及び第10図の(9の)

逆洗時には、通常(9のの位置にあるエレメントガイド(9)が、(9のの位置に移動する。との時エレメントを構成する1枚1枚の円盤は、本来積みまたけで相互に固定されてはいなのの円盤の傾斜面を形成していた部分が、エレメントがイド(8)及び(9)に後するまで、いがイドの傾斜角がエレメント(5のの傾斜角がエレメントがイドの傾斜角がエレスントがイドの傾斜角がエレスントがイドの傾斜角がエレスントががある。これにより奥に詰まつた異物が容易に逆洗できる。

逆洗が終了すると、エレメントガイド(9)を元の位置 (9の)に戻せば、エレメントガイド(9) に取付けられたストツバー(1) により、エレメントの各円盤(5) は相互に接する状態になる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来の配管系統に設置されるストレーナの断面図、第2 図、第3 図及び第4 図は夫々従来のフイルターエレメントを示す斜視図、第5 図は本発明の実施例を示すフイルターエレメントの構成円盤の平面図、第6 図は同正面図、第7 図は本発明の実施例を示すフイルターエレメントの平面図、第8 図は同正面断面図、第9 図は第7 図と異なる実施例のエレメント 構成円盤の平面図、第10 図は同正面断面図である。

図の主要部分の説明

5 … 円盤

50 ... フイルターエレメン

6 … 上面

7 … 下面

8.9 …エレメントガイト

